# ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平3-268216

®Int, Cl. 5 G 11 B 5/39 識別記号

庁内整理番号 7326-5D @公開 平成3年(1991)11月28日

審査請求 未請求 請求項の数 27 (全6頁)

**60発明の名称** 複合パイアス磁気抵抗効果ヘッド及びその製造方法

**創特 顧 平2-64191** 

②出 願 平2(1990)3月16日

@発 明 者 北 田 正 弘 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社 B 立製作所中央研究所内

②発明者清水 昇東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地株式会社日立製作工士+ NYの子供

作所中央研究所内

⑫発 明 者 田 辺 英 男 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

@発 明 者 茂 俣 和 弘 神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会社日立製作所小

田原工場内

⑦出 顯 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

@代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

Ш

 発明の名称 複合パイアス磁気抵抗効果ヘッド及び その顕立力法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 接板上に磁気抵抗効果膜であるパーマロイ溶 膜、シャントバイアス用Nb 蕁腹、軟磁性体パ イアス膜からなる3 層膜を有する複合パイアス 型磁気抵抗効果ヘッド。
  - 前記パーマロイ海膜の磁泵が+2×10<sup>-1</sup>か ら-2×10<sup>-1</sup>であることを特徴とする請求項 1記載の複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
  - 3. 前記軟磁性体パイアス膜がアモルファス合金でこの合金の磁歪が+3×10<sup>-1</sup>~-3×
    10<sup>-1</sup>であり、これに概当する合金組成を有するアモルファス膜を使用したことを特徴とする、請求項1又は2記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
  - 4. パーマロイ、Nb、軟磁性体合金の順に連続 的に蒸着あるいはスパッタリングなどを用いて

- 1 -

要 護 した 棒造をもつことを 特徴とする 請求項 1 乃至 3 のうちいずれかに 記載の 複合パイアス型 磁気抵抗効果ヘッド。

- 5. 軟磁性体合金、Nb、パーマロイの順に連続的に蒸着あるいはスパッタリングなどを用いて製護した標道をもつことを特徴とする請求項1 乃至3のうちいずれた記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 6. 前記載磁性体バイアス膜が納品性合金膜で、 その磁型が+3×10-4~-3×10-4の範囲 内にあることを特徴とする請求項1記載の複合 スイング型磁気抵抗効果ヘッド。
- 7. 請求項1,3,又は6に記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドの製造方法において、パーマロイと N b 膜を連続的に形成して両者の電気的導通性を与えた後、 N b の表面を酸化せしめて電気的絶縁層を形成し、しかる後に軟強性体膜を形成したことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗ヘッドの製造方法。
- ス 8、箱求項1、3又は6に記載の複合バイアイ型

融気抵抗効果ヘッドの製造方法において、 接板上に軟磁性体験を形成し、しかるのちその表面を酸化せしめて電気的絶縁層を形成し、 この上に N b 、 大にパーマロイ膜を形成し、 N b とパーマロイ膜は電気的に導通を保っていることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドの製造方法。

- 9. 前記パーマロイ、Nb. 軟磁性体膜の平面形状が、磁気抵抗センサ部、センサ電極部、リード線部、外部配線用電極部を含めて、全て同一の形状で、かつ基板上に重量していることを特徴とする請求項1,4,5又は6に配穀の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 10. 前記パーマロイとNbとは磁気抵抗センサ部. 電極・リード部も含めて同一平面形状を有し、 軟磁性体膜の形状がパーマロイ/Nb2層膜の 形状と異なることを特徴とする請求項1,4, 5 又は6 記載の複合パスアス型磁気抵抗効果へ ッド・
- 11. 前記パーマロイ、Nb、軟磁性体膜の磁気抵

抗センサ部の平面形状において短軸寸法が同一であり、他の部分における形状・寸法が異なることを特徴とした請求項1.4.5又は6に記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。

- 12、 翻求項1、3、4、5、6、9、10又は 11記載の複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッド において、磁気抵抗センサの実効的酸磁部の寸 法が記録媒体の記録トラック額寸法とが同一で あることを特徴とする複合バイアス型磁気抵抗 効果ヘッド。
- 13、請求項1,3,4,5,6,8,10又は
  11記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド
  において、磁気抵抗センサの契効的感磁部の寸
  法が記燥媒体の記録トラック報寸法より短かい
  ことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果
  ヘッド。
- 14. 請求項12又は13記載の複合バイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気抵抗センサの 実効的感磁部の寸法が、電極・リード線部によ って決められていることを頻散とする複合バイ

-/3 -

アス型磁気抵抗効果ヘッド。

- 15. 請求項14記報の複合バイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気抵抗センサの実効的感磁部を決めるために、感磁部の両端における希子の電気伝導度が急激に高くなっていることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 16. 請求項15記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、感磁部の両端における素子の電気伝導度を急激に高くするために、電極・リード部の膜厚を増大させたことを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 17. 請求項15又は16記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、略磁部の両端における電気伝導度を急激に高めるために、電極部にパーマロイ、Nb、軟磁性膜より高電気伝導度の金属溶薬が設置されていることを特徴とする複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 18. 前記電極・リード部がAu,Ag,Cu,Aa よりなることを特徴とする請求項17記載の組 合バイアス型磁気抵抗効果ヘンド。

- 4

- 19. 請求項1,13又は14記載の複合パイアス 型磁気抵抗効果ヘッドにおいて、パーマロイ薄 膜の長帕寸法が突効感敵部および電極部の和で ある寸法より大きいことを特徴とする複合バイ アス型磁気抵抗効果ヘッド。
- 20. 前記パーマロイ膜の一部にパーマロイ膜の磁 区制御用磁性体膜が設けられていることを特徴 とする請求項1記線の複合パイアス型磁気抵抗 効果ヘッド。
- 21. 前記パーマロイ膜と磁区制御用磁性容膜が接触していることを特徴とする語求項20記載の複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッド。
  - 22. 請求項20又は21記載の複合バイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁気制御用磁性膜 が反強磁性体であることを特徴とする複合バイ アス型磁気抵抗効果ヘッド。
  - 23、前記パーマロイ族と磁区制御用磁性膜とが絶 線膜を介して設置されていることを特徴とする 請求項20記載の複合バイアス型磁気抵抗効果 ヘッド。

24. 請求項20又は23 記載の複合バイアス型磁 気抵抗効果ヘッドにおいて、磁区制御用磁性膜 が永久磁石膜であることを特徴とする複合バイ フス形磁気抵抗効果ヘッド。

- 25. 請求項 1 記収の複合パイアス型磁気抵抗効果 ヘッドにおける 3 種の確膜よりなる感磁部が、 2 個の軟磁性体の中間に絶縁物を介して存在す ることを特徴とする複合パイアス型磁気振抗効 果ヘッド。
- 26. 前記磁気抵抗素子の感磁部の長輪寸法より、 2個の軟磁性体の寸法のほうが長いことを特徴 とする請求項25記載の複合パイアス型磁気抵 抗効果ヘッド。
- 27. 請求項1,20,21,25又は26記載の 複合パイアス型磁気抵抗効果ヘッドに於て、パ イアス印加用軟磁性膜の一部あるいは全部に反 強磁性体が接合していることを特徴とする磁気 抵抗効果ヘッド。
- 3. 発明の胖細な説明

(産衆上の利用分野)

- 7 -

本発明の目的は、従来の複合素子において問題のあった耐熱性の向上した複合素子を提供することにある。

### [標題を解決するための手段]

上記目的を達成するために、本発明においては パイアス用軟磁性膜とパーマロイ膜の間に設置し て使用するシャントパイアス膜にパーマロイおよ び軟磁性膜との反応性が低い N b を使用し、耐熱 作を高めたものである。

#### (作用)

本発明は磁気記録装置の磁気ヘッド及びその製造方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

世来の磁気抵抗効果を示さない軟磁性膜を用いたパイアス効果とシャント電流によるパイアス効果を複合した磁気抵抗効果素子については、例えば特開附62-40610号公報、特開昭63-117309号公報等において論じられている。(発明が解決しようとする確認)

上記從来技術は、例えばアモルファス軟磁性既
/ Ti/パーマロイ膜のような構成の多層膜から
なっている。上記構成の多層膜で複合バイアス効
果は十分に発揮されるが、TiとパーマロイおよびTiとアモルファス磁性膜の反応開始程度は
175~230℃と極めて低く、溝子形成に必要なプロセスも、この温度以下に保持しなければならない。また、10°A/cm²以上の高電流病度で使用するため、使用中の発熱やエレクトロマイグレーションによる瀬子の劣化等についても問題があった。

- 8 -

反応開始程度を約400℃にまで高める役割を果している。5 は引き出し電極線で、これは軟磁性膜と反応し難いNbよりなる。構造および剥子性能的には、3,4,5を一体にすることもできる。
(事無例)

以下、本発明を実施例によって説明する。 実施例1

金階の磁気特性測定により評価した。第2図6に その結果を示す。当該多層膜の電気抵抗は300 **七以じでやや低下するが、これはパーマロイ膜の** 耕品粒成長などに起因するものであり、 4 5 0 ℃ までは当該多周晩の構成膜間の反応による電気抵 抗の増大はなく、450℃超えると膜間の反応に 基づく電気抵抗の増大がみられる。カー効果を用 いたパーマロイ膜およびFe-Si合金膜の磁気 特性(保破力)測定したところ。両者とも450 ℃以上になると保磁力の著しい増大が認められ、 また、オージェ分析による深さ方向組成分析では **呉誠多恩膜の構成膜側に元素の混合状態が確認さ** れた。したがって、電気抵抗、保磁力の増大は膜 間の反応によるものであることは明らかである。 従来はNbの部分にTiを用いていたが、Tiを 用いた場合には第2回で示すように膜間の反応に より230℃以上で電気抵抗変化が生じ、機性膜 の反応劣化が生じる。以上の実施例から明らかな ように、本発明の材料と構造をもつ複合バイアス 型磁気抵抗薬子は従来に比較して200℃以上の 高温まで熱的に安定であり、磁気ヘッドを作製する際の磁気シールド酸、コイル・磁気コア、絶縁膜、電極・リード線等々の形成プロセス温度を十分高くできる利点があり、プロセス選択性の幅が拡大されるとともに、磁気抵抗効果型素子には10°~107A/cm²の通電による低温熱劣化に対しても寿命および信頼性が向上する。

#### 実施例2

実施例1と同様に絶職基板上にパーマロイ膜とNb膜を形成し、引き続いてCoーTaーZr系のを使いてスロスで系のの性について、実施例1と同様について、実施例1と同様果、当該等化物性について、実施例1との結果、当該等の電気抵抗、強気特性などは425で瞬間の最近であることが明らかはよる特性などで変になることで関いない。実施域2の場合は実施例1より熱劣化関始とである。また、対象のでは、な

爽施例3

- 11 -

実施例1.2と同様にパーマロイ膜とNb 腰を形成し、引き続いてFe-Co系軟磁性膜を50nm形成した多層膜の熱劣化特性について調べた 結果、3層膜の電気特性および磁気特性は実施例 1と関係に450でまで熱劣化はなかった。

#### 実施例4

給縁基板上に磁気抵抗効果膜としてパーマロイの代りにCo・Ni-Pe系薄膜を形成した後に引き続きNbとCo・Ta・Nb系アモルファス膜を蒸着した3型膜の反応による熱劣化を調べたところ、この変施例の場合も450℃まで熱劣化を示さなかった。

#### 实施例3

実施例1~2と同様な料子で、パイアス磁界印

- 12.-

#### 実施例4

実施例1と同様に磁気抵抗効果およびNbを形成した後、第3図5で示すように電極を形成し、次にNbおよび電極の表面を熱酸化あるいはスパッタによるSiO。等の蒸着で絶縁限7を形成したのちパイアス用軟磁性酸であるPo-Si合金膜を形成した素子に増ても、同様の特性が得られた。但し、軟磁性膜4とNb膜3は電気的に絶縁をれているので、膜厚の較差による素子の電気抵抗変化量が小さくなる利点を示した。

#### 実施例5

実施例1において、磁気抵抗酸2およびNb膜3の長軌寸法を第4回で示すように低極間寸法お

よびバイアス用軟磁性体膜の長軸寸法より長くすることによって、電極部段差が少なくなり、 また磁気抵抗膜の形状異方性による効果で磁気抵抗膜の磁化状態が安定し、ノイズの低減ができた。

#### 実施例6

実施例1では磁気抵抗効果酸およびバイアス用軟磁性酸の磁区制御に関しては何らの方法もとって破坏からの交番破界等で磁化状態が変化するが、磁気抵抗効果膜の一部に緩緩を世で成成が大きな機関の誘導機の一部に接触させて破気気が放射を変化があるといる。 が、磁気の高速性体の一部に接触させて破気が変が、は低気が変異のではないが、破気が変異ないない。 が、破気が変異ないないないでは、変更を形式が、破気の高速では、ないでは、なが、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのは、では、ないののが、では、ないののが、では、ないののが、では、ないののが、では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのののののののが、ないのでは、ない

本発明は、以上の実施例で説明したように、従来のシャント競およびパイアス強化用軟磁性膜からなる磁気抵抗素子に比較して、熱劣化温度が

100~150℃高く、磁気ヘッド製造のための 高温プロセスの採用幅が拡大でき、ヘッドとして 高電流病度で線像したときの寿命、信頼性が飛躍 的に向上する。

## 4. 図面の簡単な説明

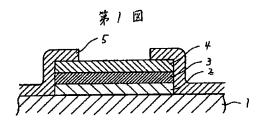
第1図は本発明の実施例である磁気抵抗効果酸、シャント酸、パイアス用軟磁性膜からなる磁気抵抗者子の所面を示す関である。第2図は本発明の一実施例における磁気抵抗者子の熱劣化特性と世来の者子の熱劣化特性を示すグラフ関である。第3図内中第5図は本発明の実施例である磁気抵抗効果者子の所面関である。

1 … 基板、 2 … 磁気抵抗効果膜、 3 … シャント膜、 4 … 軟磁性膜、 5 … 電極

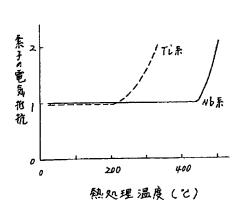
- 16 -

代理人 弁理士 小川勝男

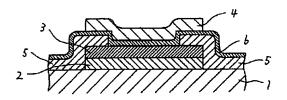
- 15 -



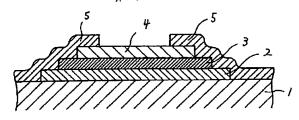
第2 図



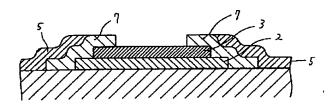
第3図



第4图



第5回



第1頁の続き | 一個発 明 者 由 比 藤 勇 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 | 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 | 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 |

②発 明 者 小 山 直 樹 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内